# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

56-087318

(43)Date of publication of application: 15.07.1981

(51)Int.Cl.

H01L 21/30

B25H 1/02 H01L 21/68

(21)Application number: 54-163492

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

18.12.1979

(72)Inventor: YOKOYAMA RYOHEI

YAMAMOTO YOSHIHIKO

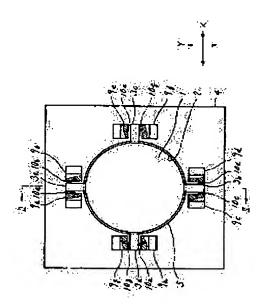
HIRAKAWA TADAO

### (54) FINELY MOVABLE TABLE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To make fine adjustments in rotation and horizontal direction by ejecting fluid from the second fluid ejecting mechanism to fillets by a method wherein a stage provided with the fillets on the outer side face is fitted in a concave formed in a base having the fluid injecting mechanism which effects floatation of the state with a fluid pressure.

CONSTITUTION: The stage 1 having the fillets 3aW3d is inserted in the concave 5 of the base 4 provided with the floating mechanism by the fluid pressure, the fillets respectively are insterted in narrow between L-shaped blocks 9aW9h made a pair by two having fluid nozzles 10aW10h, and the fluids are ejected from the nozzles 10aW10h, to rotate and move the stage in a horizontal direction. Whereby since the stage is moved leaving floated off by the fluid actions, no stick-slip takes place nor heat is of course generated, so that the minute movements in the submicron order can be carried out correctly.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

Date of registration

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

**BEST AVAILABLE COPY** 

(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

<sup>®</sup> 公開特許公報(A)

昭56-87318

(1) Int. Cl.<sup>3</sup>

識別記号

庁内整理番号 6741-5F 砂公開 昭和56年(1981) 7月15日

H 01 L 21/30 B 25 H 1/02 H 01 L 21/68

6741—5 F 7041—3 C 6851—5 F

発明の数 1 審査請求 有

(全 3 頁)

**30微動テーブル** 

20特

願 昭54-163492

②出 願 昭54(1979)12月18日

⑰発 明 者 横山良平

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社生産技術研究所

内

⑫発 明 者 山本義彦

川崎市幸区小向東芝町1東京芝

浦電気株式会社生産技術研究所

内

⑫発 明 者 平川忠夫

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社生産技術研究所

内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 則近憲佑 外1名

明 細 4

1. 発明の名称 微動テーブル

2. 特許請求の範囲

(2) 第1,第2の噴出機構は基台に形成されていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の微動テーブル。

(3) 第2の旅体吸出孔は悲台上に設けられているととを特徴とする特許翻求の範囲第1項記載の数

**動テーブル。** 

3. 発明の辞細な説明

この発明は移動テーブルに保り、特にサブミクロンオーダの微小な移動量が要求される微動テーブルの改良に関する。

この発明は被加工物を載置するテーブルを流体 で浮上しかつテーブルの各側面から加える流体の 圧力のパランスを崩すことにより熱発生および摩

(1)

擦を無視して微細に移動できるテーブルを提供す るにある。

n. •

以下、実施例を示す図面に基いてとの発明を説明する。

第1図、第2図において(I)はウエハあるいはそ の他の被測定物,被加工物を載置する円盤形状の ステージで、このステージ(1)の外側面(2)の 4 箇所 に等間隔でフィレット (3a),(3b),(3c) および(3d) が闘殆されている。(4)は基台で固定テープルある いはステージ(I)と一体に移動する XY テープルのー 部をなすもので、その中央部にはステージ(1)の外 形より若干大 (20~30 µm 程 度<sup>\*</sup>) の 円 形 の 凹 部 (5) が形成され、との凹部(5) にフィレット(3a) ~ (3d)を除くステージ(1)の下端部が嵌装されてい る。上記凹部(5)にはステージ(1)を浮上させる第1 の流体質出機構の一部として、その底部(6)に開く 多数の気孔(ア・・)が穿設されている。これら気孔 に連通し、との通路(8)を通って送られてくる圧縮 空気等の加工流体の映出口となっている。一方、

(3)

5の流体の給気圧を一定に保持し、流体噴出孔 (10a) および (10c) からの流体の給気圧と、流体噴出孔 (10b) および (10d) の給気圧との間に差圧を生ぜしめるととにより、ステージ(1) は給気圧の低い方向へ平行に移動される。 Y方向への移動に行ったように調整すればよい。また、ステージ(1)を所定の回転角に回動する場合は、流体噴出孔 (10a),(10g),(10d) および (10f) を一方の組にし、残りを他方の組にし、両者に差圧を生ぜしめればよい。

上記の契施例ではステージ(1)の浮上高さ、すなわち 2 方向は一定状態の下で微動を行ったが、流体通路(8)からの給気圧を変えることで、上気 X・Y 方向の移動および回動に同期して微動できることは計りまでもない。また、フィレットの数も単に回動だけである場合は一個でよく、 X・Y どちらか一方への移動であれば二個を対向して設ければよい。

とのように、ステージは流体の作用で浮上した

(5)

ステージ(1)の回転および水平方向の移動を行うために、第2の批体噴出機構として悲台(4)上にL形ブロック (9a) ~ (9h) が設置されている。各フィレット (3a) ~ (3d) は二個を一対にしたこれらL形ブロック (9a) ~ (9h) によって僅かな間隊 (10 ~ 15 μm程度) で狭装されている。上記各L形ブロック (9a) ~ (9h) にはフィレット (3a) ~ (3d) の側面に向けて圧縮空気等の流体を噴出する流体噴出孔 (10a) ~ (10h) を有している。また図示せぬが、上記第1, 第2の流体噴出機構にはそれぞれの流体の圧力を制御する圧力調整機構が備えられている。

上記の構成において、ステージ(1)は気孔(7…)から矢印A方向に吸出する流体の作用で基台(4)から浮上する。との場合、流体通路(8)を通って送られる流体の圧力を一定にすることにより、底部(6)からの浮上距離は一定にされる。上記のように基台(4)から浮上した状態で、ステージ(1)の XY 方向の微動は次のように行われる。すなわち、図中 X 方向に移動するには流体吸出孔(10e)~(10h)か

(4)

状態で移動されるので、スティック・スリップの 発生はもちろん然を発生することもないので、極 めて正確に微動できる効果を奏する。

第3図は他の実施例で、ステージロ)は正四方形の板体であって、基台(4)の中央部に形成されている角型の凹部(2)に埋設される如く嵌装している。上記基台(3)において、上記実施例と同様にステージロ1を浮上させるために、凹部(2)の底部に開くが多数穿設され、またステージロ)の回転および水平方向への移動を行うために開くの四方の内壁にそれぞれ二ヶ所ずつに開く流体噴出孔(14a)~(14h)が形成されている。とれら流体噴出孔(14a)~(14h)の位置を詳述すると、ステージロ)の外側面の端部近傍に流体を噴出れたのしている。

この実施例ではステージ(1)がフィレットの役目をなし、X・Y方向への移動および左右への回動は上記実施例と同じように流体噴出孔(14a)~(14h)からの流体の給気圧に登圧を与えこの登圧の調整

によって行われる。

なお、上記二つの実施例ではステージの形状は 円形、正方形にして行ったがこれに限定されるも のではなく、三角形等他の非円形の形状でも実施 できるものであり、要旨を逸脱しない範囲で独々 変形できるものである。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例を示す要部を切欠した平面図、第2図は第1図の『一『線における断面図、第3図はこの発明の他の実施例を示す断面図である。

(1) … ステージ

(3a)~(3d) …フィレット

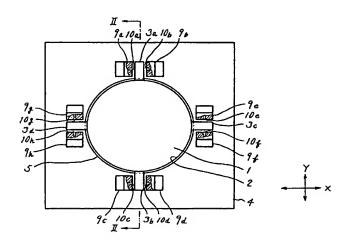
- (4) … 基 台
- (5) … 凹部
- (7) … 気孔

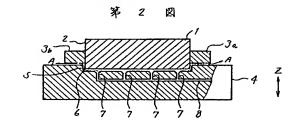
(10a)~(10h) … 流体吹出孔

代理人 弁理士 則 近 版 佑 (任か1名)

(7)

**第 1 图** 





第 3 图

